EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

63143851

PUBLICATION DATE

16-06-88

APPLICATION DATE

08-12-86

APPLICATION NUMBER

61293102

APPLICANT: NEC CORP;

INVENTOR:

IINO KAZUHIRO;

INT.CL.

H01L 23/28 H01L 23/02

TITLE

SEMICONDUCTOR DEVICE

ABSTRACT :

PURPOSE: To make the thickness thin and to prevent the deterioration of reliability, by proiding step parts and at the peripheral part of the first main surface of a semiconductor chip, and performing sealing so that a resin is not applied on the first main surface other than the step parts.

CONSTITUTION: A semiconductor chip 1 has solder bumps 2 for coupling with Al electrodes of an insulating substrate 4. Step parts 3 are provided at the peripheral parts of the rear surface (first main surface) with respect to the connecting surface (second main surface). Irregular parts 6 are provided so that a sealing resin 7 can be readily attached on the insulating substrate 4, on which the Al electrodes 5 are provided for direct coupling with the solder bumps 2 of the semiconductor chip 1. The sealing resin is not applied on the upper part of the first main surface of the semiconductor chip 1. The resin covers a part from the step parts 3 of the semiconductor chip 1 to the irregular parts 6 on the insulating substrate 4 through the side surface of the semiconductor chip 1. The irregular parts 6 increases the fixing strength of the sealing resin 7.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

BNSDOCID: <JP__ _363143851A_AJ_> ⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 143851

@Int_Cl_1

識別記号

厅内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)6月16日

H 01 L 23/28 23/02 Z-6835-5F 6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

②発明の名称 半導体装置

②特 願 昭61-293102

②出 願 昭61(1986)12月8日

 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

①出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

20代 理 人 弁理士 内 原 晋

明細書

発明の名称

半導体装置

特許請求の範囲

第1主表面の周縁部に段差部を有する半導体チップと:

この半導体チップの第2主表面にハンダパンプを介して結合される電価を有する絶縁差板と;

前記半導体チップの段差部および側面と前記絶 縁悲板とに対して設けられる封止樹脂と;

を備えることを特徴とする半導体装置。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体装置に関する。

〔従来の技術〕

従来の半導体装置は厚さを輝くするため半導体 素子(チップ)の側面だけを樹脂封止したり(第 3 a 図参照)、また半導体装置の信頼性を増すために半導体業子全面を樹脂で覆って封止をした(第 3 b 図参照)ものがある。

(発明が解決しようとする問題点)

上述した従来の半導体装置においては、厚さを 薄くしようとすると樹脂が半導体素子の側面にし かかからないため半導体装置の信頼性が損われる 同題がある。また、半導体装置の信頼性を増すた めに半導体素子の全面を樹脂で覆って封止すると 厚さが厚くなる。

(問題点を解決するための手段)

本発明の半導体装置は第1主表面の周級部に段差部を有する半導体チップと;この半導体チップの第2主表面にハンダバンプを介して結合される電極を有する絶縁基板と;前記半導体チップの段差部および側面と前記絶縁基板とに対して設けられる封止樹脂とを備える。

(実施例)

次に、本発明の実施例について図面を参照して 説明する。

特開昭63-143851(2)

本発明の一実施例を示す第1図を参照するとの 半季体チップ1は絶縁基板4のAℓ電極5との結 合のためにハンダパ型を有主要のの間のは 第2主表面のでは、半季ののはは ののは、半季ののはは ののは、半季ののは、 ののは、 ののは

続いて、同実施例の半導体装置を製造する工程を説明すると、第2a図はハンダバンプ2の付いた 400μm 厚のウエハーの両面にハンダバンフ2 も 関れるようにマスク8をかよせたところである。第2b図はエッチングで幅0.8 mm. 深さ 150μm の穴をあけたところである。第2c図はマスク8を除いた後、ウエハーを 3mm 角に分割して半導体

周縁部の段差部を除いた第1主表面上部に封止樹脂をかけない構成により、厚さを薄くできるだけではなく、半導体装置の信頼性が摂われることを 防止できる。

図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例を示す構成図、第2 a図~第2g図は同実施例の半導体装置を製造する工程を説明する図、第3a図および第3b図は従来の半導体装置を示す構成図である。

1 … 半導体チップ、2 … ハンダバンプ、3 … 段 差部、4 … 絶縁悲板、5 … A ℓ 電極、6 … 凹凸部、 7 … 封止樹脂。

代理人 弁理士 內 原 晋

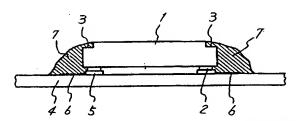
安林チップ 1 ができたところである。第2 d 図および第2 e 図は高粘度封止樹脂 7 を型に入れて100℃、40分キュアした後、型から取出した状態を示す。第2 f 図は半導体チップ 1 に上記封止樹脂 7 をかぶせて絶縁基板 4 に載せた状態を示す。第2 g 図は第2 f 図の製品を炉中に入れ、200℃。30分間加熱している状態を示し、封止樹脂 7 が溶け始めた所である。

なお、封止例覧7が冷却かつ収縮することにより半導体チップ1と絶縁基板4との結合はより強固なものになる。

また、ハンダバンア 2 を低融点導電性物質で構成し、半導体チップ 1 の電極 (図示省略) と 基板 4 の電極 5 との位置合わせをし、半導体チップ 1 の段差部 3 に封止樹脂 7 をかぶせて加熱することにより、同時にポンディングと封止とを行うことができる。

(発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、半導体チップの第1主表面の周縁部に段差部を設け、この



1:半準体チップ。

2:ハンダバンフ

3:段差部

4: 絕緣基板

5:AI電極

6:凹凸部。

7:封止樹脂

笠 1 10

特開昭63-143851(3)

